OPTICAL DISK DEVICE

Patent number:

JP2001084605

Publication date:

2001-03-30

Inventor:

KUZE YUICHI; OKAMOTO KOJIRO; ISHIBASHI

HIROMICHI; WATANABE KATSUYA

Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Classification:

- international:

G11B7/09

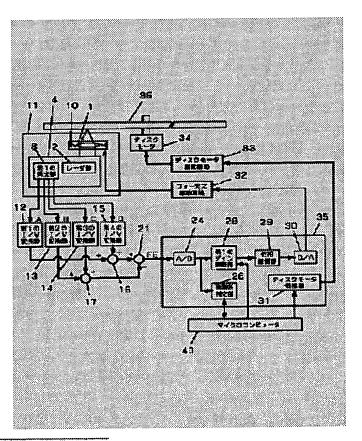
- european:

Application number: JP19990258579 19990913 Priority number(s): JP19990258579 19990913

Report a data error here

Abstract of JP2001084605

PROBLEM TO BE SOLVED: To stabilize focus control even when the influence of crossing a groove is large and to improve reliability by reducing control the gain of a focus control section to a prescribed value when a signal detected by a groove crossing quantity detecting section is larger than a prescribed level, and reducing rotation speed of information carrier by a rotation part to a prescribed value. SOLUTION: When a focus error signal exceeds a prescribed value decided by a groove crossing deciding section 26, a microcomputer 40 which receives the decision result by the groove crossing deciding section 26 reduces an amplifrication factor of a first gain adjusting section 28. Consequently, current flowing in a focus actuator 10 is reduced. Thereby, the damage of the actuator 10 can be prevented. Simultaneously, the computer 40 outputs a rotation speed decreasing command to a disk motor control section 31 as well, to reduce the output signals of the control section 31 and a disk motor driving circuit 33. Consequently, the increase of focus control residue with respect to the wobbling of the surface of an optical disk 36 can be suppressed.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開母号 特**第2001-8460**5

(P2001-84605A)

(43)公開日 平成13年8月30日(2001.3.30)

(51) Int.Cl.'
G 1 1 B 7/09

識別配号

FΙ

G11B 7/09

テーヤコート*(参考) B 5D118

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 21 頁)

(21)出票番号	特版平 11—258579	(71) 出觀人	000005821 松下電器应業株式会社
(22) 出版日	平成11年9月13日(1998.9.13)	(79) 森田寺	大阪府門其市大字門真1008番地 久世 越一
		(16/767174	大阪府門真市大学門真1008番地 松下電器 産業株式会社内
		(72) 発明者	岡本 公二郎 大阪府門東市大学門真1008番炮 松下電器 直集株式会社内
		(74)代理人	100097445 弁理上 岩橋 文雄 (外2名)

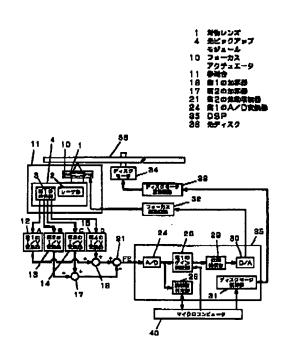
及終質に続く

(54) 【発明の名称】 光ディスク独置

(57)【要約】

【課題】 フォーカスエラー信号に構模断の影響が大きくでる場合において、フォーカスアクチュエータの過大 電流による焼損を防止し、フォーカス制御を安定にする ことを目的とする。

【解決手段】 フォーカスエラー信号から環境断の影響が大きいか判別し、その判別結果に基づいて、フォーカス制御ゲインとディスクモータの回転速度を開整する。もしくは、トラッキングエラー信号を利用しフォーカスエラー信号に含まれる環境断の影響による外乱を取り除く。これによって光ピックアップのばらつきや種々のディスクに対して安定なフォーカス制御を行うことができる。



(2)

转開2001-84605

【特許請求の範囲】

【請求項1】スパイラルあるいは同心円状の情報トラッ クを有する情報担体を所定の回転数で回転させる回転手 段と、前記情報担体に向けて光ピームを照射収束する収 東手段と、前記光ビームの情報担体からの反射光あるい は透過光を検出する複数の受光部を持つ光検出手段と、 前記光検出争段の複数の受光部出力を所定の演算をする ことにより前記光ビームの収束状態に対応した信号を検 出するフォーカスエラー検出手段と、前記光検出手段の 複数の受光部出力を所定の演算をすることにより前記光 ビームの情報トラックへのトラッキング状態に対応した 信号を検出するトラッキングエラー検出手段と、前記収 東手段を情報担体の情報面に対して実質的に垂直な方向 に移動する第1の移動手段と、前配収束手段を情報担体 の半径方向に移動する第2の移動手段と、前記フォーカ スエラー検出手段の信号に応じて前記第1の移動手段を 駆動し、前記光ビームが情報担体面に対して所定の収束 状態になるように制御するフォーカス制御手段と、前配 トラッキングエラー検出手段の信号に応じて前記第2の 移動手段を駆動し、前記光ビームが情報トラック上を正 20 しく走査するように制御するトラッキング制御手段と、 前記トラッキング制御手段を不動作とし前記フォーカス 制御手段のみを動作させた時に前記フォーカスエラー検 出手段に現れる前配光ビームの情報トラック機断に同期 する信号の大きさを検出する準横断量検出手段とを修 え、前記機模断量検出手段により検出した信号が所定レ ベルより大きい場合に前記フォーカス制御手段の制御ゲ インを所定の値に低減し、かつ前配回転手段による情報 担体の回転速度を所定の値に低減することを特徴とする 光ディスク装置。

【請求項2】フォーカス制御手段が動作、トラッキング制御手段が不動作時に、構模断量検出手段により検出した信号が所定レベルより大きい場合にフォーカス制御の制御ゲインを低減し、かつ回転手段の回転速度を所定の値に低減した後、トラッキング制御手段が動作時にはフォーカス制御手段の制御ゲイン及び回転手段の回転速度を通常の設定に戻すことを特徴とする請求項1記載の光ディスク装置。

【請求項3】 謙横断量検出手段は、フォーカスエラー検出手段に現れる光ビームのトラック横断に闭期する信号の大きさをフォーカスエラー検出手段の出力信号の絶対値の積分値に基づいて、検出するように構成したことを特徴とする請求項1記載の光ディスク装置。

【請求項4】換検断量検出手段は、フォーカスエラー検出手段に現れる光ピームのトラック機断に同期する信号の大きさをフォーカスエラー検出手段の出力信号の極大値の平均値と極小値の平均を検出し、その差から求めた振幅に基づいて、操横断量を検出するように構成したことを特徴とする請求項1記載の光ディスク装置。

【請求項5】スパイラルあるいは同心円状の情報トラッ

クを有する情報担体を所定の回転数で回転させる回転手 段と、前記情報担体に向けて光ビームを照射収束する収 東手段と、前記光ビームの情報担体からの反射光あるい は選過光を検出する複数の受光部を持つ光検出手段と、 前記光検出手段の複数の受光部出力を所定の演算をする ことにより前記光ビームの収束状態に対応した信号を検 出するフォーカスエラー検出手段と、前記光検出手段の 複数の受光部出力を所定の演算をすることにより前配光 ピームの情報トラックへのトラッキング状態に対応した **信号を検出するトラッキングエラー検出手段と、前配収** 東手段を情報担体の情報面に対して実質的に垂直な方向 に移動する第1の移動手段と、前記収束手段を情報担体 の半径方向に移動する第2の移動手段と、前配トラッキ ングエラー検出手段の出力信号を所定のレベルに調整す るゲイン調整手段と前記フォーカスエラー検出手段の出 力信号に前記ゲイン調整手段の出力信号を演算処理する フォーカス演算手段と、前記フォーカス演算手段の信号 に応じて前記第1の移動手段を駆動し、前記光ビームが 情報担体面に対して所定の収束状態になるよう制御する フォーカス制御手段と、前記トラッキングエラー検出手 段の信号に応じて前記第2の移動手段を駆動し、前記光 ピームが情報トラック上を正しく走査するように制御す るトラッキング制御手段とを備えたことを特徴とする光 ディスク装置。

【請求項6】スパイラルあるいは同心円状の情報トラッ クを有する情報担体を所定の回転数で回転させる回転手 段と、前記情報担体に向けて光ビームを照射収束する収 東手段と、前配光ピームの情報担体からの反射光あるい は透過光を検出する複数の受光部を持つ光検出手段と、 前記光検出手段の複数の受光部出力を所定の演算をする ことにより前配光ピームの収束状態に対応した信号を検 出するフォーカスエラー検出手及と、前記光検出手段の 複数の受光部出力を所定の演算をすることにより前配光 ピームの情報トラックへのトラッキング状態に対応した 信号を検出するトラッキングエラー検出手段と、前記収 東手段を情報担体の情報面に対して実質的に垂直な方向 に移動する第1の移動手段と、前記収束手段を情報担体 の半径方向に移動する第2の移動手段と、前記トラッキ ングエラー検出手段の出力信号を所定のレベルに調整す るゲイン調整手段と前記フォーカスエラー検出手段の出 力信号に前配ゲイン調整手段の出力信号を演算処理する フォーカス演算手段と、前記フォーカス演算手段の信号 に応じて前記第1の移動手段を駆動し、前配光ビームが 情報担体面に対して所定の収束状態になるよう制御する フォーカス制御手段と、前記トラッキングエラー検出手 段の信号に応じて前記第2の移動手段を駆動し、前記光 ピームが情報トラック上を正しく走査するように制御す るトラッキング制御手段と、ゲイン調整手段のゲインを 設定するために前記トラッキング制御手段を不動作とし 前配フォーカス制御手段のみを動作させた時に前記フォ

(3)

特期2001-84605

3

ーカスエラー検出手段に現れる前配光ビームの情報トラック横断に同期する信号の大きさを検出する溝横断量検 出手段を備え、前記溝横断量検出手段による検出量に基づき前記ゲイン調整手段のゲイン設定を行うことを特徴 とする光ディスク装置。

【請求項7】フォーカスエラー検出手段の出力信号である第1のフォーカスエラー信号とトラッキングエラー検 出手段の出力信号の位相を比較する位相比較手段を備 え、同位相の場合はフォーカス演算手段が減算処理を行 い、逆位相の場合はフォーカス演算手段が加算処理を行 うことを特徴とする請求項5または6記載の光ディスク 結價

【請求項8】同心円状あるいはスパイラルの凹凸状の溝 で構成される情報トラックと情報トラックを所定の領域 に分割し、分割された各ブロックの位置を示すアドレス を、前記情報トラックの各プロック間にピットと呼ばれ るくぼみで記録したアドレス部を有する情報担体を所定 の回転数で回転させる回転手段と、前配情報担体に向け て光ピームを照射収束する収束手段と、前記光ピームの 情報担体からの反射光あるいは透過光を検出する複数の A 受光部を持つ光検出手段と、前記光検出手段の複数の受 光部出力を所定の演算をすることにより前記光ビームの 収束状態に対応した信号を検出するフォーカスエラー検 出手段と、前配光検出手段の複数の受光部出力を所定の 演算をすることにより前配光ピームの情報トラックへの トラッキング状態に対応した信号を検出するトラッキン グエラー検出手段と、前記収束手段を情報担体の情報面 に対して実質的に垂直な方向に移動する第1の移動手段 と、前記収束手段を情報担体の半径方向に移動する第2 の移動手段と、光ピームのトラック機断に同期して現れ る前記フォーカスエラー検出手段の出力信号上のノイズ 信号を低減するために、前記トラッキングエラー検出手 殿の出力信号を所定のレベルに調整するゲイン調整手段 と前記フォーカスエラー検出手段の出力信号に前記ゲイ ン調整手段の出力信号を演算処理するフォーカス積箕手 段と、前記フォーカス演算手段の信号に応じて前記第1 の移動手段を駆動し、前記光ビームが情報担体面に対し て所定の収束状態になるよう制御するフォーカス制御手 段と、前記トラッキングエラー検出手段の信号に応じて 前記第2の移動手段を駆動し、前配光ビームが情報トラ ック上を正しく走査するように制御するトラッキング制 御手段と前配光ビームが情報担体の前記アドレス部を走 査するときの前記フォーカスエラー検出手段の信号振幅 を検出するアドレス外乱検出手段とを備え、前記アドレ ス外乱検出手段の検出信号が所定レベルより大きい場合 に前記フォーカス制御手段の制御ゲインを所定の値に低 滅し、かつ前記回転手段による情報担体の回転速度を所 定の値に低減することを特徴とする光ディスク装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、凹凸状のピットによって情報が記録されている再生専用の情報担体と、相変化による反射光量の違いによって情報の記録再生が可能な情報担体、あるいは再生専用領域と記録可能な領域が混在した情報担体を記録再生する光ディスク装置に関し、特に安定したフォーカス制御方法に有効なものである。

[0002]

【従来の技術】従来の光ディスク装置は、回転している 円盤状の情報担体(以下光ディスクと呼ぶ)に半導体レ ーザ等の光源より光ビームを集光して照射し信号の記録 または再生を行っている。

【0003】この光ディスク装置で、信号を再生する場合、比較的期い一定の光量の光ピームを光ディスク上に照射し、光ディスクによって強弱に変調された反射光を検出して再生を行う。また、信号の記録は記録する信号に応じて光ピームの光量を強弱に変調して光ディスク上の記録材料膜に情報を書き込む(例えば特開昭52-80802号公報)。

【0004】図8は再生専用の光ディスクの模式図であ る。図8(a)において38aは再生専用の光ディスク で、図B(b)は光ディスク36aの情報面に対して乗 直に切断したときの光ディスク36aの拡大した断面を 示す。光ディスク36aの構造について図8(b)を用 いて説明する。100は光ディスク36aの基材で、主 に透明なプラスチックなどで出来ている。102は反射 膜で、光ディスク36a上の情報を得るために照射され た光ビームが反射するための薄い金属膜であり、基材1 00全体を覆っている。101はピットで、反射膜10 2で覆われた基材100上のくぼみであり、情報信号は このくぼみの有無で記録されている。103は保護膜 で、ピット101や反射膜102を保護して覆ってい る。104は情報トラックで、情報信号であるピット1 01が図8(b)に示すように円周方向にならんでい る。また情報トラック104は0.74μm程度の一定 間隔でスパイラル状に構成されている。

【0005】以下このような再生専用のディスクをRO Mディスクと呼ぶ。

【0006】図9は記録再生が可能な光ディスクの模式図である。図9(a)において36bは再生と記録が可能な光ディスクを示す。図9(a)において105はROM領域でありROMディスクと同じ構造で、情報がピット101の列として記録されている。106はRAM領域で、相変化可能な相変化記録膜で覆われており(図示せず)記録再生が可能な領域である。情報トラックの開隔はROM領域、RAM領域ともに、0.74μm程度である。図9(b)は光ディスク36bのRAM領域106を情報面に対して垂直に切断したときの光ディスク36bの拡大した断面を示す。図9(b)において109はユーザデータエリアで記録が可能なエリアで、1

特開2001-84606

5

0 6 はランドトラックで凸状の構からなり、107はグループトラックで凹状の構である。108は情報トラックで、ランドトラック106、グループトラック107で構成され情報信号は相変化膜のアモルファス(非結晶)状態、結晶状態により衰現されている。110はアドレスエリアで配録が不可能になっており、予めピット101の列として、光ディスク36b製造時にアドレス情報が配録されている。

【0007】以下このようなディスクをRAMディスク レ때ニ

【0008】このようなROMディスク、RAMディスクを再生する従来の光ディスク再生装置について説明する。

【0009】図17は、従来の光ディスク装置のフォーカス制御の構成を示すブロック図である。図10は、光検出器の受光部の分割を示す図である。

【0010】図17において、4は光ピックアップモジ ュールで、光ビームの生成と光ディスクからの反射光の 受光処理を一括して行っている。36は光ディスクで、 光学的に銃み取りが可能なROMディスクと、光学的に ac 読込みと書込みが可能なRAMディスクなどがある。 2 は光ピックアップモジュール4のレーザ部で、光ディス ク35に配録された情報を読み取るための光ビームを生 成する。1は対物レンズで、光ピックアップモジュール 4のレーザ部2で生成し出力される光ピームのピームス ポットを、光ディスク36上の情報トラックから情報を 読み取るために光ディスク36上に焦点を合わせる。1 0 はフォーカスアクチュエータで、光ビームのビームス ポットのピントを光ディスク36の情報面に合わす目的 で光ディスク36の情報面に対して実質的に垂直な方向 so に対物レンズ1を移動する。3は光ピックアップモジュ ール4内部の第1の受光部で、光ディスク36上に照射 された光ピームの反射光を再び対物レンズ1を介し受光 し、電気回路で処理を行うために受光した光ビームの量 に応じた電流を発生させる光検出器で出来ている。

【0011】ここで、この第1の受光部3の光検出器を図10を用いて説明する。光検出器は、図10に示すように4分割された光検出器3A、3B、3C、3Dで構成されており、この4分割の光検出器の出力信号の組合せにより、フォーカスエラー信号、トラッキングエラー信号を生成することが可能となる。

【0012】図17の12、18、14、15はそれぞれ第1、第2、第8、第4のI/V変換器で、それぞれ光ピックアップモジュール4の第1の受光部3の光検出器3A、3B、3C、3Dにて生成された電流を電圧に変換する。これは他の回路などから発生する外乱の影響を受けなくするためである。16は第1の加算器で第1のI/V変換器12と第4のI/V変換器15の出力を加算する。17は第2の加算器で、第2のI/V変換器13と第3のI/V変換器14の出力を加算する。21 80

は第2の差動増幅器で、フォーカスエラー信号を生成する目的で、第1の加算器16の出力信号から第2の加算器17の出力信号を減算し、フォーカスエラー信号を生成する。24は第1のA/D変換器で、アナログ信号で成する。24は第1のA/D変換器で、アナログ信号であるフォーカスエラー信号を演算処理が可能なデジタル信号に変換する。35はDSPで、デジタル信号に変更されたフォーカスエラー信号からフォーカス駆動のための駆動出力の演算を行ったり、ディスクモータの駆動演算などのデジタル演算をする。

【0013】DSP35内部の28は第1のゲイン調整 部で、入力信号であるフォーカスエラー信号を増幅もし くは減衰し出力する。29は位相補債部で、フォーカス 制御のグイン余裕、位相余裕を確保するために第1のゲ イン調整部28の出力信身を入力信号とし、その周波数 帯域に応じた増幅率で増幅し出力することで入力信号に 対する出力信号の位相特性を変化させる。30はD/A 変換器で、DSP35内部にてフォーカスエラー信号か ら演算されたフォーカス駆動出力信号(位相補償部29 の出力信号)であるデジタル信号をアナログ信号に変換 する。32はフォーカス駆動回路で、DSP35で演算 出力されたフォーカス駆動出力信号(D/A変換器30 の出力信号)に応じてフォーカスアクチュエータ10を 駆動する。34はディスクモータで、光ディスク36を 回転させる。31はディスクモータ制御部で、ディスク モータ84を目的の回転数で回転するよう制御する制御 部である。33はディスクモーダ駆動回路で、DSP3 6 で演算出力されたディスクモータ駆動出力信号に応じ た駆動を実現する回路である。11は、移送台で、光ビ ックアップモジュール4や対物レンズ1などが設置され ており実質的に光ピームスポットを光ディスク38の半 径方向に移動するものである。

【0014】以上のように構成された従来の光ディスク 装置について、以下そのフォーカス制御動作について図 10、図17を用いて説明する。まず、図17において、光ピックアップモジュール4内のレーザ部2より発生した光ピームは光ディスク36(ROMディスク、RAMディスクなど)上に記録された情報を読み取るために対物レンズ1で光ディスク36上に集光される。

【0015】光ディスク36の反射膜102によって反射された光ピームは、再び対物レンズ1を介し光ピックアップモジュール4に戻る。この光ディスク36で反射された光ピームは光ピックアップモジュール4内部で入射光とは異なる経路を通り第1の受光部3の光検出器に照射される。光検出器は図10に示すように4分割された構造になっており、光検出器の3A、3B、3C、3D部に限射された光ピームはその受光量に応じた光電流に変換される。その後光検出器の3A部で生成された光電流は図17の第1のI/V変換器12により電流量に応じた電圧に変換される。

【0016】同様に、光検出器の3B、3C、3D部で

生成された光電流はそれぞれ第2、第3、第4のI/V 変換器13、14、15で、光電流から電圧に変換され る。第1の1/V変換器12と第4の1/V変換器15 により出力される電圧は、第1の加算器16で加算され る。同様に第2のI/V変換器13と第3のI/V変換 器14により出力される電圧は、第2の加算器17で加 算される。すなわち図10の光検出器の対角線上の受光 部の和信号が生成される。

【0017】生成された第1の加算器16、第2の加算 器17による各和信号は、第2の差動増幅器21により 第1の加算器16の出力信号から第2の加算器17の出 力信号を減算する。

【0018】この演算は(3Aの受光量+3Dの受光 量) - (3Bの受光量+3Cの受光量) の演算を行うこ とであり、この演算を行うことにて光ピームの光ディス ク36の情報面上での収束状態を示すフォーカスエラー 信号を得る(例えば、特開昭50-99561号公 報)。この検出方法は一般に「非点収益法」と呼ばれて おり、光ビームスポットと対物レンズ1が十分に離れて いるファー領域では構模断の影響を受けやすく、光ビー 20 ムが光ディスク36上の情報トラックを横断するとき反 射光の±1次光の影響によりフォーカスエラー信号の品 質が、溝横断の影響で劣化するのが特徴である。

【0019】従って、ROMディスクのようなピットに よる情報記録方式では比較的このノイズは小さいが、R AMディスクのような構造(例えば、ランドグループ方 式)ではこのノイズ成分が顕著に表れる。

【0020】このフォーカスエラー信号は、DSP35 の内部の第1のA/D変換器24にてデジタル化され、 DSP35内部の第1のゲイン調整部28で、増幅もし ag くは減衰し出力する。その後、位相補償部29にてフォ 一カス制御ループ特性のゲイン余裕、位相余裕を確保す るために第1のゲイン爾整部28の出力信号を入力信号 とし、その周波数帯域に応じた増幅率で第1のゲイン調 整部28の出力信号を増幅し出力することで入力信号に 対する出力信号の位相特性を変化させる。

【0021】これらの第1のゲイン調整部28、位相補 償部29の演算をDSP35内部で施した後D/A変換 器30にてアナログの駆動信号を生成する。

【0022】このアナログ駆動信号に基づきフォーカス 40 駆動回路32から駆動電圧がフォーカスアクチュエータ 10に加えられ、その結果フォーカスアクチュエータ1 0は、光ビームのビームスポットのピントを光ディスク 36の情報面に合わすように対物レンズ1を光ディスク 36に対し実質的に垂直方向に動かすよう制御される。 以下、この制御をフォーカス制御と呼ぶ。

【0023】従って、対物レンズ1はフォーカスエラー 信号に応じて制御されるので光ビームのビームスポット は本来光ディスク36の情報記録面上に位置するのであ

は構横断の影響によるフォーカスエラー信号の信号品質 劣化に伴い、光ビームのビームスポットが光ディスク3 6の情報記録面上とは異なる位置に瞬間的に制御され る。首いかえると、フォーカスエラー信号に含まれる漢 機断によるノイズ成分が大きければ大きいほどフォーカ ス制御がシステム的に不安定になり、特に高速再生を行 うときに制御の安定化が図れずフォーカス制御はずれが 多発し、一般的にフォーカス制御はずれからの復帰処理 は多大な時間を費やすため情報の読み取り性能に支障を きたす。更に最悪のときには、構横断の影響による瞬間 的なノイズに基づく膨大な健流がフォーカスアクチュエ ータ10に流れるため、フォーカスアクチュエータ10 の損傷に繋がることもある。

[0024]

【発明が解決しようとする課題】このように従来の光デ ィスク装置において非点収差法を用いたフォーカス制御 では、ファー領域において土1次の返り光の影響を受け やすくなる。すなわち、光ビームのビームスポットが光 ディスクの情報トラックを横断するときに、フォーカス エラー信号に構横断の影響が顕著に現れ、フォーカスエ ラー信号の品質が劣化する。

【0025】すなわち光ビームのビームスポットが情報 トラックを横断する時にフォーカスエラー信号に大きな 外乱が入り、その結果フォーカスアクチュエータを駆動 する信号が大きく暴れてしまう。この影響により、フォ 一カス制御外れが多発、場合によればフォーカスアクチ ュエータ10を損傷してしまうという問題がある。

【0026】本発明は、上記課題に鑑みてなされたもの であり、構横断の影響が大きい場合においても安定かつ 信頼性の高いフォーカス側御を提供することを目的とす る。

[0027]

【課題を解決するための手段】非点収差法などを用いた フォーカス制御では、光ビームのビームスポットが光デ イスクの情報トラックを横断するときに、フォーカスエ ラー信号に構横断の影響が顕著に現れフォーカスエラー 付号の品質が劣化する。

【0028】この清横断の影響は、光ピックアップモジ ュールの固体ばらつきと光ディスクの固体ばらつきの組 合せで、一定ではない。

【0029】フォーカス制御を行い、光ビームのビーム スポットと情報トラックとのずれ量を示すトラッキング エラー信号(例えば、位相強トラッキング、特闘昭62 -165737号公報。ブッシュプルトラッキング) に 基づき光ビームのビームスポットが光ディスクの情報ト ラック上を走査するようにするトラッキング制御は行っ ていない状態で、ビームスポットが情報トラックを横断 するときのフォーカスエラー信号の大きさを測定する。 その測定値が所定の値を超えた場合、現状の光ビックア るが、光ビームスポットが情報トラックを横断するとき 50 ップモジュールと光ディスクの組み合わせは、環横断の

(6)

特開2001-84605

9

影響が大きいと判断し、フォーカス制御ゲインを低下させかつディスクモータの回転速度を下げる。

【0030】フォーカス制御ゲインを低下することにより溝横断の影響による大きな外乱を通常時より低減してフォーカスアクチュエータに伝えることができ、フォーカスアクチュエータが構模断による外乱の影響で暴れてフォーカス制御が不安定になったり、過大なフォーカス駆動信号によりフォーカスアクチュエータが損傷してしまうという状態を防ぐ効果がある。

【0031】また、同時にディスクモータの回転速度を下げることにより、フォーカス制御ゲインの低下に伴うフォーカス制御残差の増大を低減することが可能となり、低いフォーカス制御ゲインにおいても安定したフォーカス制御が可能となる。

[0032]

【発明の実施の形態】本発明の請求項1に記載の発明 は、スパイラルあるいは同心円状の情報トラックを有す る情報担体を所定の回転数で回転させる回転手段と、前 配情報担体に向けて光ビームを照射収束する収束手段 と、前記光ビームの情報担体からの反射光あるいは透過 光を検出する複数の受光部を持つ光検出手段と、前記光 検出手段の複数の受光部出力を所定の演算をすることに より前記光ビームの収束状態に対応した信号を検出する フォーカスエラー検出手段と、前記光検出手段の複数の 受光部出力を所定の演算をすることにより前配光ビーム の情報トラックへのトラッキング状態に対応した信号を 検出するトラッキングエラー検出手段と、前記収束手段 を情報担体の情報面に対して実質的に垂直な方向に移動 する第1の移動手段と、前配収束手段を情報担体の半径 方向に移動する第2の移動手段と、前配フォーカスエラ 一検出手段の信号に応じて前記第1の移動手段を駆動 し、前配光ビームが情報担体面に対して所定の収束状態 になるように制御するフォーカス制御手段と、前配トラ ッキングエラー検出手段の信号に応じて前記第2の移動 手段を駆動し、前記光ビームが情報トラック上を正しく 走査するように制御するトラッキング制御手段と、前記 トラッキング制御手段を不動作とし前記フォーカス制御 手段のみを動作させた時に前記フォーカスエラー検出手 段に現れる前配光ビームの情報トラック横断に同期する 信号の大きさを検出する構模断量検出手段とを備えたも のであり、前記溝横断量検出手段により検出した信号が 所定レベルより大きい場合に前記フォーカス制御手段の 制御ゲインを所定の値に低減し、かつ前記回転手限によ る情報担体の回転速度を所定の値に低減することによ り、構横断の影響が大きい光ピックアップモジュールと 光ディスクの組合せであっても、安定にフォーカス制御 が行え、かつフォーカスアクチュエータの損傷を防止す るという作用を有する。

【0033】本発明の請求項2に記載の発明は、スパイ ラルあるいは同心円状の情報トラックを有する情報担体 50

を所定の回転数で回転させる回転手段と、前記情報担体 に向けて光ビームを照射収取する収束手段と、前記光ビ 一ムの情報担体からの反射光あるいは遼過光を検出する 複数の受光部を持つ光検出手段と、前記光検出手段の複 数の受光部出力を所定の演算をすることにより前記光ビ 一ムの収束状態に対応した信号を検出するフォーカスエ ラー検出手段と、前配光検出手段の複数の受光部出力を 所定の演算をすることにより前記光ピームの情報トラッ クへのトラッキング状態に対応した信号を検出するトラ ッキングエラー検出手段と、前記収束手段を情報損体の 情報面に対して実質的に垂直な方向に移動する第1の移 動手段と、前配収束手段を情報担体の半径方向に移動す る第2の移動手段と、前配フォーカスエラー検出手段の 信号に応じて前記第1の移動手段を駆動し、前記光ビー ムが情報担体面に対して所定の収束状態になるように制 御するフォーカス制御手段と、前記トラッキングエラー 検出手段の信号に応じて前記第2の移動手段を駆動し、 前記光ビームが情報トラック上を正しく走査するように 制御するトラッキング制御手段と、前記トラッキング制 御手段を不動作とし前記フォーカス制御手段のみを動作 させた時に前記フォーカスエラー検出手段に現れる前記 光ビームの情報トラック横断に同期する信号の大きさを 検出する薄積断量検出手段とを備えたものであり、フォ 一カス制御手段が動作、トラッキング制御手段が不動作 時に、溝横断量検出手段により検出した信号が所定レベ ルより大きい場合にフォーカス制御の制御ゲインを低減 し、かつ回転手段の回転速度を所定の値に低減した後、 トラッキング制御手段が動作時にはフォーカス制御手段 の制御ゲイン及び回転手段の回転速度を通常の設定に戻 すことにより、準横断の影響が大きいヘッドと光ディス クの組合せであっても安定にフォーカス制御が行え、か つフォーカスアクチュエータの損傷を防止することがで きるだけでなく、トラッキング制御を行っているとき に、フォーカス制御の制御ゲイン及び回転速度を所定の 設定に戻すことで、溝横断の影響が大きい光ピックアッ プモジュールと光ディスクの組合せであっても、検索動 作を伴わない連続ゲータ再生時には隣横断の影響がない

10

【0034】本発明の請求項3に記載の発明は、溝横断 量検出手段は、フォーカスエラー検出手段に現れる光ピームのトラック機断に同期する信号の大きさをフォーカ スエラー検出手段の出力信号の絶対値の複分値に基づい て、検出するように構成したものであり、瞬間的にあら われる外乱による誤検出を防ぐことが出来るという作用 を有する。

組合せと同様のデータ転送レートで再生を行うことがで

きるという作用を有する。

【0035】本発明の請求項4に記載の発明は、機模断 量検出手段は、フォーカスエラー検出手段に現れる光ビ ームのトラック横断に同期する信号の大きさをフォーカ スエラー検出手段の出力信号の極大値の平均値と極小値

特開2001-84605

11

の平均を検出し、その差から求めた振幅に基づいて、港 横断量を検出するように構成したものであり、フォーカ ス制御残差が比較的大きな制御系であっても溝横断量を 正しく検出できるという作用を有する。

【0036】本発明の請求項5に配載の発明は、スパイ ラルあるいは同心円状の情報トラックを有する情報担体 を所定の回転数で回転させる回転手段と、前配情報担体 に向けて光ピームを照射収束する収取手段と、前記光ピ ームの情報損体からの反射光あるいは透過光を検出する 複数の受光部を持つ光検出手段と、前記光検出手段の複 数の受光部出力を所定の演算をすることにより前記光ビ 一ムの収束状態に対応した信号を検出するフォーカスエ ラー検出手段と、前記光検出手段の複数の受光部出力を 所定の演算をすることにより前配光ビームの情報トラッ クへのトラッキング状態に対応した信号を検出するトラ ッキングエラー検出手段と、前記収束手段を情報担体の 情報面に対して実質的に垂直な方向に移動する第1の移 動手段と、前配収束手段を情報抵体の半径方向に移動す る第2の移動手段と、前配トラッキングエラー検出手段 の出力信号を所定のレベルに調整するゲイン調整手段と 前記フォーカスエラー検出手段の出力信号に前記ゲイン 調整手段の出力信号を演算処理するフォーカス演算手段 ・と、前記フォーカス演算手段の信号に応じて前記第1の 移動手段を駆動し、前記光ビームが情報担体面に対して 所定の収束状態になるよう制御するフォーカス制御手段 と、前記トラッキングエラー検出手段の信号に応じて前 記第2の移動手段を駆動し、前記光ピームが情報トラッ ク上を正しく走査するように制御するトラッキング制御 手段とを備えたものであり、フォーカスエラー信号にト ラッキングエラー信号を所定のゲインで乗算した信号を 20 加減算し、その演算後の信号に基づきフォーカス制御を 行うことで、環横断の影響が小さいフォーカス制御系が 構築でき、溝横断の影響が大きいヘッドと光ディスクの 組合せであっても回転速度やフォーカス制御ゲインを変 化させずに安定にフォーカス制御が行え、かつフォーカ スアクチュエータの損傷を防止することができるという 作用を有する。

【0037】本発明の請求項6に記載の発明は、スパイ ラルあるいは同心円状の情報トラックを有する情報担体 を所定の回転数で回転させる回転手段と、前記情報担体 に向けて光ビームを照射収束する収束手段と、前記光ビ ームの情報担体からの反射光あるいは透過光を検出する 複数の受光部を持つ光検出手段と、前記光検出手段の複 数の受光部出力を所定の演算をすることにより前記光ビ ームの収束状態に対応した信号を検出するフォーカスエ ラー検出手段と、前配光検出手段の複数の受光部出力を 所定の演算をすることにより前記光ビームの情報トラッ クへのトラッキング状態に対応した信号を検出するトラ ッキングエラー検出手段と、前記収束手段を情報担体の

動手段と、前配収策手段を情報担体の半径方向に移動す

12

る第2の移動手段と、前記トラッキングエラー検出手段 の出力信号を所定のレベルに鋼整するゲイン調整手段と 前記フォーカスエラー検出手段の出力信号に前記ゲイン 脚盤手段の出力信号を慎算処理するフォーカス演算手段 と、前配フォーカス演算手段の信号に応じて前配第1の 移動手段を駆動し、前記光ビームが情報担体面に対して 所定の収束状態になるよう制御するフォーカス制御手段 と、前記トラッキングエラー検出手段の信号に応じて前 配第2の移動手段を駆動し、前記光ピームが情報トラッ ク上を正しく走査するように制御するトラッキング制御 手段と、ゲイン調整手段のゲインを設定するために前配 トラッキング制御手段を不動作とし前記フォーカス制御 手段のみを動作させた時に前記フォーカスエラー検出手 段に現れる前配光ビームの情報トラック横断に同期する 信号の大きさを検出する構構断量検出手段を備えたもの であり、前記溝横断量検出手段による検出量に基づき、 前記グイン調整手段によるゲイン調整後のトラッキング エラー信号がフォーカスエラー信号に含まれる薄機断量 と同等になるように前記ゲイン調整手段のゲインを調整 する。このゲイン調整を行うことで、溝横断の影響量の 固体ばらつきに関係無い前記フォーカス演算手段の信号 が取得でき、前記フォーカス手段の出力信号に基づきフ オーカス制御を行うことで、ゲイン調整手段のゲインが 一定のものに対し、より構横断の影響が小さいフォーカ ス制御系が構築できる。従って、溝横断の影響が大きい ヘッドと光ディスクの組合せであっても回転速度やフォ ーカス制御ゲインを変化させずにより安定にフォーカス 制御が行え、かつフォーカスアクチュエータの損傷を防 止することができるという作用を有する。

【0038】本発明の請求項7に記載の発明は、フォー カスエラー検出手段の出力信号である第1のフォーカス エラー信号とトラッキングエラー検出手段の出力信号の 位相を比較する位相比較手段を備えたものであり、同位 相の場合はフォーカス演算手段が減算処理を行い、逆位 相の場合はフォーカス演算手段が加算処理を行うことに より、常にフォーカスエラー信号を減少させ、特に情報 トラックの横断時には急激にフォーカスエラー信号を減 少させることができるという作用を有する。

【0089】本発明の請求項8に記載の発明は、同心円 状あるいはスパイラルの凹凸状の溝で構成される情報ト ラックと情報トラックを所定の領域に分割し、分割され た各プロックの位置を示すアドレスを、情報トラックの 各プロック間にピットと呼ばれるくぼみで記録したアド レス部を有する情報担体を所定の回転数で回転させる回 転手段と、前記情報担体に向けて光ビームを照射収束す る収束手段と、前配光ピームの情報担体からの反射光あ るいは選過光を検出する複数の受光部を持つ光検出手段 と、前記光検出手段の複数の受光部出力を所定の演算を 情報面に対して実質的に垂直な方向に移動する第1の移 ao することにより前記光ビームの収束状態に対応した信号

(8)

特別2001~84605

18

を検出するフォーカスエラー検出手段と、前記光検出手 段の複数の受光部出力を所定の演算をすることにより前 配光ビームの情報トラックへのトラッキング状態に対応 した信号を検出するトラッキングエラー検出手段と、前 記収束手段を情報担体の情報面に対して実質的に垂直な 方向に移動する第1の移動手段と、前配収束手段を情報 担体の半径方向に移動する第2の移動手段と、光ビーム のトラック横断に同期して現れる前記フォーカスエラー 検出手段の出力信号上のノイズ信号を低減するために、 前配トラッキングエラー検出手段の出力信号を所定のレ ベルに稠整するゲイン爾整手段と前記フォーカスエラー 検出手段の出力信号に前記ゲイン調整手段の出力信号を 演算処理するフォーカス演算手段と、前記フォーカス流 算手段の信号に応じて前記第1の移動手段を駆動し、前 記光ビームが情報担体面に対して所定の収束状態になる よう制御するフォーカス制御手段と、前記トラッキング エラー検出手段の信号に応じて前記第2の移動手段を駆 動し、前記光ビームが情報トラック上を正しく走査する ように制御するトラッキング制御手段と前記光ビームが 情報担体の前配アドレス部を走査するときの前記フォー カスエラー検出手段の信号振幅を検出するアドレス外乱 検出手段とを備え、前記アドレス外乱検出手段の検出信 号が所定レベルより大きい場合に前記フォーカス制御手 段の制御ゲインを所定の値に低減し、かつ前配回転手段 による情報担体の回転速度を所定の値に低減することを 特徴とし、トラッキング制御を行っているときにアドレ ス部分でのフォーカスエラー信号の信号振幅が所定レベ ルより大きい場合には、フォーカス制御手段の制御ゲイ ンを下げ、回転速度を低く設定することにより構模断の 影響が大きいヘッドと光ディスクの組合せであってもト ラッキング制御中に安定にフォーカス制御が行え、かつ フォーカスアクチュエータの損傷を防止することができ るという作用を有する。

【0040】以下、本発明の実施の形態について、図1 ~図15を用いて説明する。

【0041】 (実施の形態1) 図1は、本発明の実施の 形態1である光ディスク装置のフォーカス制御の構成を 示すプロック図である。従来の技術と同様の部材、部分 は同じ番号を付し、説明を省略する。

【0042】図1において、26は機械断判定部で、第1のA/D変換器24でA/D変換されたフォーカスエラー信号FEの大きさを測定し、内部で所定の値に設定された規定値との大小を比較することにより、薄積断の影響が大きいか否かを判定する。40はマイクロコンピュータで、薄積断利定部26にて機横断の影響が大きいと判定されているかを調べ、その結果に従い第1のゲイン調整部28の増幅率とディスクモータ制御部31の制御回転速度を設定する。

【0043】以上のように構成された本発明の実施の形 想1である光ディスク装置について、以下そのフォーカ 50 ス制御動作について図1を用いて説明する。フォーカス 制御を行い、トラッキング制御を行っていないとき、第 2の差動増幅器21の出力信号中に、本来のフォーカス エラー信号FEの他に、光ビームが情報トラックを横断 する時の薄機断の影響によるノイズ信号が含まれる。

【0044】このノイズ信号の発生量は、光ピックアップモジュール4の製造ばらつきや光ディスク36の種類により一定ではない。

【0045】その様子を図11に示す。機構断判定部2 6で測定されるフォーカスエラー信号はデジタル信号だ がここではアナログ信号的に図示した。図11Aは比較 的構模断の影響が少ない場合のフォーカスエラー信号で トラッキング制御OFF状態の比較的大きいパルス群が **薄横断時のノイズであるが、これらは薄横断判定部26** で定めた規定値より小さい。薄横断判定部26でフォー カスエラー信号FEの大きさが規定値より小さいと判断 された場合、マイクロコンピュータ40は第1のゲイン 調整部28を通常の増幅率のままに設定する。DSP3 5は、フォーカスエラー信号をもとに第1のゲイン解整 部28にて通常の増幅率によりゲイン調整を行い、位相 補償部29、D/A変換器30を経由してフォーカス駆 動回路32に送られ、フォーカスアクチュエータ10 は、光ビームのビームスポットのピントを光ディスク3 6の情報面に合わすように対物レンズ1を光ディスク3 6に対し実質的に垂直方向に動かすよう制御する。この とき、フォーカスアクチュエータ10に過大な電流が流 れることは無く、安定したフォーカス制御が可能とな

【0046】次に薄機断の影響が大きい場合の動作について説明する。

【0047】図118は機検断の影響が大きい場合のフォーカスエラー信号で、機模断時のノイズである大きなパルス群が機横断判定部26で定めた規定値を超えている。この場合、第1のゲイン調整部28が通常の増幅率のままでは機横断時のノイズが大きいため、図11Dに示すようにフォーカスアクチュエータに過大な電流が流れることにより、フォーカス制御が不安定となり、かつフォーカスアクチュエータ10に損傷の危険性が出てくる。

【0048】そこで、図11Bに示すようにフォーカスエラー信号が構模断判定部26で定めた規定値を超えた場合、構模断判定部26による判定結果を受け取ったマイクロコンピュータ40は第1のゲイン調整部28の増幅率を低減する。その結果フォーカスアクチュエータ10に流れる電流は図11Eに示すように軽減される。これにより、フォーカスアクチュエータ10の損傷を防ぐことができる。

【0049】しかし、フォーカスアクチュエータ10に 流れる過大電流を低減するために第1のゲイン開整部2 8の増縮率を減少するだけでは、フォーカス制御による

特開2001-84605

制御残差が通常の増幅率と比較して増大するためフォー カス制御の安定性が低下する。そこで第1のゲイン調整 部28の増幅率を減少する場合は、同時にマイクロコン ピュータ40はディスクモータ制御部31にも回転速度 低下指令を出力し、ディスクモータ制御部81、ディス クモータ駆動回路33の出力信号を低下させる。その結 果ディスクモータ34による光ディスク36の回転速度 が下がり、光ディスク36の面ぶれに対するフォーカス 制御残差の増大を抑え、安定なフォーカス制御を行うこ とが可能となる。

【0050】なお、溝横断判定部25の判定範囲を、フ オーカス制御を行い、トラッキング制御を行っていない ときの光ビームスポットが情報トラックを横断する前後 のフォーカスエラー信号のみに限定することで、より高 精度な構横断判定が可能となる。

【0051】 (実施の形態2) 図1は、本発明の実施の 形態2である光ディスク装置のフォーカス制御の構成を 示すプロック図である。従来の技術および実施の形態1 と同様の部材、部分は同じ番号を付し、説明を省略す 죠.

【0052】実施の形態1同様、フォーカス制御を行 い、トラッキング制御を行っていないとき、第2の差動 増幅器21の出力信号であるフォーカスエラー信号FE が構模断の影響を大きく受けているかどうか判定を行う ためマイクロコンピュータ40から薄横断判定部26に 判定開始の指令が送られる。

【0053】構模断判定部26でフォーカスエラー信号 FEの大きさが規定値より小さいと判断された場合、マ イクロコンピュータ40は第1のゲイン調整部28を通 常の増幅率のままに設定し、かつディスクモータ制御部 ao 31に通常回転指令を出力する。DSP35は、フォー カスエラー信号をもとに第1のゲイン調整部28にて通 常の増幅率によりゲイン調整を行い、位相補償部29、 D/A変換器80を経由してフォーカス駆動回路32に 送られ、フォーカスアクチュエータ10は、光ピームの ピームスポットのピントを光ディスク36の情報面に合 わすように対物レンズ1を光ディスク36に対し実質的 に垂直方向に動かすよう制御する。このとを、フォーカ スアクチュエータ10に過大な電流が流れることは無 く、安定したフォーカス制御が可能となる。

【0054】次に薄横断の影響が大きい場合の動作につ いて説明する。

【0055】溝横断判定部26でフォーカスエラー信号 FEの大きさが規定値より大きいと判断され、マイクロ コンピュータ40は第1のゲイン開整部28を通常の増 幅率より小さく設定し、かつディスクモータ制御部31 に減速指令を出力する。

【0066】このとき、DSP35は、フォーカスエラ 一個号をもとに第1のゲイン調整部28にて通常より小

D/A変換器30を経由してフォーカス駆動回路32に 送られ、フォーカスアクチュエーダ10は、光ピームの ピームスポットのピントを光ディスク36の情報面に合 わすように対物レンズ1を光ディスク36に対し実質的 に垂直方向に動かすよう制御する。このとき、第1のゲ イン調整部28の増幅率が通常より小さいため、第1の ゲイン調整部28より出力されるゲイン調整後のFE信 号は通常より小さくなり、フォーカスアクチュエータ1 0に過大な電流が流れることは無く、安定したフォーカ ス制御が可能となる。

【0057】このトラッキング制御を行っていない場合 には、光ビームスポットが光ディスク38の情報トラッ クを横断するためフォーカスエラー信号FEが構横断の 影響を受けフォーカス制御が不安定になるが、トラッキ ング制御時は光ビームスポットは常に情報トラック上に 存在するためフォーカスエラー信号は構模断の影響を受 けなくなる(図12)。そこで、環横断の影響が小さい と判断された場合は、マイクロコンピュータ40がトラ ッキング制御をONした場合DSP35はそのままトラ ッキング制御を開始する(図示せず)が、溝横断の影響 が大きいと判断された場合は、マイクロコンピュータ4 Oがトラッキング制御をONすると同時に(図示せ ず)、マイクロコンピュータ40はフォーカス制御の第 1のゲイン調整部28の閲整ゲインを通常の増幅率に戻 し、かつディスクモータ制御部31には通常回転数でデ ィスクモータを回転するよう指令を送り、DSP35は **溝横断の影響が小さいときと同様のフォーカス制御ゲイ** ンとディスクモータ回転数にてトラッキング制御を行う (図示せず)。

【0058】これにより、清視断の影響が大きい場合に おいても連続データの再生時の再生速度を落とすことな くデータを取り込むことが可能となるとともに、フォー カスアクチュエータ10の損傷を防ぐ一方、安定したフ オーカス制御が可能となる。

【0059】(実施の形盤3)図2は、本発明の実施の 形態8である光ディスク装置のフォーカス制御の構成を 示すブロック図である。従来の技術および実施の形態 1、2と同様の部材、部分は同じ番号を付し、説明を省 略する。

【0060】図2において、50は絶対値変換部で、交 流成分であるFE信号変動量を取り扱いやすいように、 **基準値からの絶対量に変換を行う。51は積分部で、絶** 対値変換部50で絶対量になったFE信号を一定時間分 だけ積分し出力する。

【0061】溝横断量の影響の大きさを判定する動作に ついて説明する。

【0062】第2の差動増幅器21にて生成されたFE 信号はDSPS5内の第1のA/D変換器24でデジタ ル信号に変換され、構模断判定部26の入力信号となる さい増幅率によりゲイン調整を行い、位相補償部29、 so わけであるが、第1のA/D変換器24によって変換さ 17

れたデジタル信号のFE信号(図2a)は、絶対値変換 部50にて基準位置からの絶対量に変換され(図2 b)、積分部51にて一定期間で積分され出力される (図2c)。

【0063】この積分部51の出力信号は、FE信号の 隣徴断の影響量を示し、大きくなるほど溝横断の影響が 大きいことになる。

【0064】 構衡判定館を内部に持っており、積分部51の出力信号 がこの溝横断判定値を超した時点で溝横断の影響が大き 10 いと判断し、マイクロコンピュータ40に判断結果を知 らせる。 溝横断判定部28からFE信号の大きさが溝横 断判定値より大きいという判断結果を受け取ると、マイ クロコンピュータ40は第1のゲイン調整部28を通常 の増幅率より小さく設定する。

【0065】このとき、DSP35は、FE信号を第1のゲイン調整部28にて通常より小さい増幅率で増幅を行い、位相補債部29、D/A変換器80を経由してフォーカス配動回路32に送ることにより、フォーカスアクチュエータ10を、光ビームのビーカスポットのピントを光ディスク36に対し実質的に垂直方向に動かすよう制御する。このとき、第1のゲイン調整部28の増幅平が通常より小さいため、第1のゲイン調整部28より出力されるゲイン調整後のFE信号に通常より小さくなり、フォーカスアクチュエータ10に過大な電流が流れることは無く、フォーカスアクチュエータ10の損傷を防ぐことができる。

【0066】しかし、フォーカスアクチュエータ10に流れる過大電流を低減するために第1のゲイン調整部28の増幅率を減少するだけでは、フォーカス制御による制御残差が通常の増幅率と比較して増大するためフォーカス制御の安定性が低下する。そこで第1のゲイン調整部28の増幅率を減少する場合は、同時にマイクロコンピュータ40はディスクモータ制御部31にも回転速度低下指令を出力し、ディスクモータ制御部31、ディスクモータ駆動回路33の出力信号を低下させる。その結果ディスクモータ34による光ディスク36の回転速度が下がり、光ディスク36の面ぶれに対するフォーカス制御残蓋の増大を抑え、安定なフォーカス制御を行うことが可能となる。

【0067】ここで、第2の差動増幅器21の出力信号であるFE信号に外乱雑音が含まれる場合の動作を図2、図13を用いて説明する。

【0068】図2において、第1のA/D変換器24によりデジタル信号に変換されたFE信号に図13aに示すような大きなパルスである外乱雑音が含まれていた場合、絶対値変換部50にて絶対値に変換された信号は図13bに示すように外乱雑音が含まれた状態の出力信号になる。

【0069】しかしながら、積分部51にて一定期間積分されると積分期間が外乱雑音の周波数に対して充分長い場合、図13cに示すように積分部51の出力信号は外乱雑音の影響を受けない信号を出力するという特徴がある。これにより構構所判定部26は大きなパルスである外乱雑音の影響をうけない判定が可能となる。

18

【0070】以上の複分部51の出力信号で溝横断量を 判定する処理により、外乱雑音などにより下E信号に大 きなパルスが発生しても直ちにフォーカス制御の増幅率 を下げることなく、溝横断の影響によるFE信号の大き なパルス信号の混入が、ある程度連続した場合に溝横断 の影響が大きいと判断するので瞬間的にあらわれる外乱 による関検出を防ぐことが出来るという作用を有する溝 横断判定が行えるすぐれた光ディスク装置を提供することができる。

【0071】(実施の形態4)図3は、本発明の実施の 形態4である光ディスク装置のフォーカス制御の構成を 示すブロック図である。従来の技術および実施の形態 1、2と同様の部材、部分は同じ番号を付し、説明を省 略する。

【0072】図3において、52は上ピーク検出部で、 入力であるFE信号の極大値を検出し出力する。53は 下ピーク検出部で、入力であるFE信号の極小値を検出 し出力する。54は振幅演算部で上ピーク検出部52と 下ピーク検出部53の出力差を取ることによりFE信号 の振幅を求める。

【0073】溝横断量の影響の大きさを判定する動作に ついて説明する。

【0074】図3aに示すように、第2の差動増幅器2 1にて生成されたFE信号はDSP35内の第1のA/ D変換器24でデジタル信号に変換され、準横断判定部 26の入力信号となるわけであるが、第1のA/D変換器24によって変換されたデジタル信号のFE信号は、 2つに分割され、それぞれ上ピーク検出部52、下ピーク検出部53の入力信号となる。

【0075】上ビーク検出部52では、図3bに示すように、入力信号であるFE信号の上ビークの変動に追従する信号を生成し、下ビーク検出部53では、図3bに示すように、入力信号であるFE信号の下ビークの変動に追従する信号を生成する。 振幅演算部64は、FE信号の振幅を生成するためにFE信号の上ビーク値である上ピーク検出部52の出力信号とFE信号の下ピーク値である下ビーク検出部53の出力信号のそれぞれを入力信号とし、これらの差を演算し、図3cに示すようにFEの振幅を示す信号を出力する。

【0076】このFEの振幅を示す出力信号は、フォーカス制御の制御課金とFE信号の機横断の影響量を示し、大きくなるほど後者であるFE信号の機横断の影響が大きいことを示す。

50 【0077】濮横断判定部26は図3cに示すように滯

(11)

特期2001-84605

18

機断判定値を内部に持っており、振幅演算部54の出力 信号がこの環機断判定値を超した時点で構機断の影響が 大きいと判断し、マイクロコンピュータ40に判断結果 を知らせる。

【0078】 薄横断判定部26からFE信号に含まれる 薄機断の影響が大きいという判断結果を受け取ると、マイクロコンピューダ40は第1のゲイン調整部28を通 常の増幅率より小さく設定する。

【0079】このとき、DSP35は、FE信号をもとに第1のゲイン調整部28にて通常より小さい増幅率で10増幅を行い、位相補價部29、D/A変換器30を経由してフォーカス駆動回路32に送ることにより、フォーカスアクチュエータ10を、光ピームのピームスポットのピントを光ディスク36の情報面に合わすように対物レンズ1を光ディスク36に対し実質的に垂直方向に動かすよう制御する。このとき、第1のゲイン調整部28より出力されるゲイン調整後のFE信号は通常より小さくなり、フォーカスアクチュエータ10に過大な電流が流れることは無く、フォーカスアクチュエータ10の20損傷を防ぐことができる。

【0080】しかし、フォーカスアクチュエータ10に 流れる過大電流を低減するために第1のゲイン調整部28の増収率を減少するだけでは、フォーカス制御による制御残差が通常の増収率と比較して増大するためフォーカス制御の安定性が低下する。そこで第1のゲイン調整部28の増収率を減少する場合は、同時にマイクロコンピュータ40はディスクモータ制御部31にも回転速度低下指令を出力し、ディスクモータ制御部31、ディスクモータ駆動回路83の出力信号を低下させる。その結果ディスクモータ84による光ディスク36の回転速度が下がり、光ディスク36の面ぶれに対するフォーカス制御残差の増大を抑え、安定なフォーカス制御を行うことが可能となる。

【0081】ここで、第2の差動増幅器21の出力信号であるFE信号に大きなオフセット成分が含まれる場合の動作を図3、図14を用いて説明する。

【0082】図3において、第1のA/D変換器24によりデジタル信号に変換されたFE信号に図14aに示すような大きなオフセット成分が含まれていた場合、上 40ピーク検出部62、下ピーク検出部53の出力信号はそれぞれ図14bに示すようにFE信号に含まれるオフセット成分の影響を受けた信号となる。

【0088】ここで、図146に示すようにFE信号に 合まれる薄積断の影響の大きさを上ピーク検出部出力信 号で判定するために判定値を設定した場合、溝積断の影響が小さいときであってもオフセットの影響で構横断の 影響が大きいと誤判定してしまう。

【0084】そこで、FE嘏幅だけを取り出すこととす る。

【0085】上ピーク検出部52、下ピーク検出部53 のそれぞれの出力信号には、それぞれオフセット成分が 含まれているが、振幅演算部54にて上ピーク検出部出 力信号と下ピーク検出部出力の差をとることで、それぞ れに含まれているオフセット成分は打ち消しあい、オフ セット成分に無関係なFE振幅が抽出可能となる。この 擬幅演算部54の出力信号に対し、図14cに示すよう な判定値を設定することで、固体ばらつきによるFE信 号のオフセット成分の違いや、再生中のフォーカス制御 残差の変動によるFE信号のオフセット成分変動がおこ る制御系においても構横断判定部26はオフセット成分 の影響をうけない判定が可能となる。これにより、フォ ーカスエラー信号にオフセット成分があるとき、または フォーカス制御の定常的な残差が比較的大きく変動する 制御系であっても薄積断量を正しく検出できるという作 用を有する構構断判定を行うことができるすぐれた光デ ィスク装置を提供することができる。

【0086】(実施の形態5)図4は、本発明の実施の 形態5である光ディスク装置のフォーカス制御の構成を 示すブロック図である。従来の技術および実施の形態 1、2と同様の部材、部分は同じ番号を付し、説明を省 略する。

【0087】18は第3の加算器で、第1のI/V変換器12と第3のI/V変換器14の出力を加算する。19は第4の加算器で、第2のI/V変換器13と第4のI/V変換器15の出力を加算する。20は第1の差動増幅器で、プッシュブルのトラッキングエラー信号ppTEを生成する目的で、第3の加算器18の出力信号と第4の加算器19の出力信号の差動信号を出力する。

【0088】その様子を図10を用いて説明する。第3の加算器18の出力信号は図10に示す光検出器の分割受光部3Aと3Cで検出された全受光量を示す信号であり、第4の加算器19の出力信号は図10に示す光検出器の分割受光部3Bと3Dで検出された全受光量を示す信号である。

【0089】また、これらの差である第1の差動増幅器20の出力信号は、図10に示すような光検出器の分割受光部で情報トラック長手方向の差であるので、プッシュプルトラッキングエラー信号ppTEである。

【0090】図4の23はゲイン調整器で、第1の差動 増幅器20の出力信号であるppTE信号振幅を所定の 固定増幅率で増幅する。22はフォーカス演算器で、第2の差動増幅器21の出力信号であるFE信号からゲイン調整器23の出力信号であるゲイン調整されたppTE信号を被算することで、薄徴断の影響が少ないフォーカスエラー信号FE2を作る。25は第2のA/D変換器で、アナログ信号である薄徴断の影響が少ないフォーカスエラー信号FE2をDSP35内部にて演算処理が 可能なデジタル信号に変換する。

6a 【0091】以上のように構成された本発明の実施の形

態5である光ディスク装置について、以下そのフォーカ ス制御動作について図4、図15を用いて説明する。

【0092】フォーカス制御を行い、トラッキング制御 を行っていないとき、光ビームのビームスポットが図4 の光ディスク36上の情報トラックを横断するときの様 子を図15に示す。

【0093】図15にて、図15aは情報トラック機断 時のppTE信号であり、図15bは情報トラック横断 時のFE信号である。

【0094】図15aに示すように、ppTE信号は光 10 ピームのピームスポットが光ディスク38の情報トラッ ク上に位置したときは、基準電圧VREFを示し、情報 トラックからずれるほど基準電圧VREFとの差が大き くなる。

【0095】一方構横断の影響が大きいFE信号は図1 5 b に示すように、構横断の影響がpp T E 信身の変化 に同期している。そこで、FE信号の溝横断の影響を除 去する手段としてFE信号からppTE信号を所定の増 幅率にて増幅した信号を差し引くことによって、構模断 の影響を削減することが可能である。

【0096】以下その処理について詳細に説明する。

【0097】ゲイン調整器23の入力信号で第1の差動 増幅器出力であるppTE信号(図15a)は、ゲイン 調整器23にて所定の固定増幅率にて増幅され出力され

【0098】ここで、所定の固定増幅率は、標準的な光 ピックアップモジュール4と標準的な光ディスク36の 組合せにおいて、この固定の増幅率により増幅されたり pTE信号振幅が第2の差動増幅器21の出力信号であ るFE信号(図15b)振幅に含まれる機機断の影響量 xo に相当するか、もしくは若干小さくなるように予め決定 されている。

【0099】この第2の差動増幅器21の出力信号であ るFE信号から、FE信号に含まれている構構断の影響 量に相当する増幅後のppTE信号は、フォーカス演算 器22にて減算処理が行われ、FE信号から構模断の影 響を除去したフォーカスエラー信号 (FE2信号 (図1 5c))としてフォーカス演算器22から出力される。

【0100】DSPS5は、FE信号に基づきフォーカ ス制御を行うのではなく、FE2信号に基づき制御を行 40

【0101】第1のゲイン調整部28にてFE2信号接 幅の増幅を行い、位相補償部29、D/A変換器30を 経由してフォーカス駆動回路32に送ることにより、フ オーカスアクチュエータ10を、光ビームのビームスポ ットのピントを光ディスク38の情報面に合わすように 対物レンズ1を光ディスク36に対し実質的に垂直方向 に動かされることによりフォーカス制御は行われてい る。

の影響が含まれていないため、第1のゲイン調整部28 より出力されるゲイン調整後のFE2信号は充分小さ く、フォーカスアクチュエータ10に過大な電流が流れ ることは無く、フォーカスアクチュエータ10の損傷を 防ぐことができる。

【0103】以上の動作により、光ピックアップモジュ ール4と、光ディスク36の組合せで定常的にFE信号 に含まれる滯横断の影響が大きい場合においてもフォー カスアクチュエータ10に過大な電流が流れずフォーカ スアクチュエータ10の損傷を防ぐ一方、安定したフォ ーカス制御が可能となる。また、ディスクモータ34の 回転数には無関係なため、ディスクモータ制御部31は 溝横断の影響が大きい状態であっても通常の回転数でデ イスクモータ34の制御を行えばよいので、高倍速再生 に有利となるとともに、速度を一定に保つと言う点では 省電力の観点で有利となるすぐれた光ディスク装置を提 供することができる。

【0104】 (実施の形態 6) 図 5 は、本発明の実施の 形態6である光ディスク装置のフォーカス制御の構成を 示すブロック図である。従来の技術および実施の形態 1、2と同様の部材、部分は同じ番号を付し、説明を省 略する。

【0105】18は第3の加算器で、第1のI/V変換 器12と第3のI/V変換器14の出力を加算する。1 9は第4の加算器で、第2の1/V変換器13と第4の I/V変換器15の出力を加算する。20は第1の差動 増幅器で、プッシュプルのトラッキングエラー信号pp TEを生成する目的で、第3の加算器18の出力信号と 第4の加算器19の出力信号の差動信号を出力する。

【0106】その様子を図10を用いて説明する。第3 の加算器18の出力信号は図10に示す光検出器の分割 受光部3Aと3Cで検出された全受光量を示す信号であ り、第4の加算器19の出力信号は図10に示す光検出 器の分割受光部3Bと3Dで検出された全受光量を示す 信号である。

【0107】また、これらの差である第1の差動増幅器 20の出力信号は、図10に示すような光検出器の分割 受光部で情報トラック長手方向の差であるので、プッシ ュプルトラッキングエラー信号ppTEである。

【0108】図5の41は第3のA/D変換器で、アナ ログ信号であるppTE信号をDSPS5内部にて演算 処理が可能なデジタル信号に変換する。44は構模断量 演算部で、第8のA/D変換器41の出力信号振幅であ るデジタル化されたppTE信号振幅に対する第1のA **/口変換器24の出力信号であるデジタル化されたFE** 信号振幅の比を演算する。43は第2のゲイン調整部 で、第3のA/D変換器41にてデジタル化されたpp TE信号を隣横断量演算部44によって指定される比に 対応する増幅率にて増幅する。42はフォーカス演算部 【0102】このとき、FE2信号にはほとんど機構断 60 で、第1のA/D変換器の出力信号であるデジタル化さ

23

れたFE信号から第2のゲイン調整部43の出力信号であるゲイン調整されたppTE信号を減算することで、 溝横断の影響が少ないフォーカスエラー信号FE2を作 る。

【0109】以上のように構成された本発明の実施の形態8である光ディスク装置について、以下そのフォーカス制御動作について図5、図16を用いて説明する。

【0110】フォーカス制御を行い、トラッキング制御を行っていないとき、光ビームのピームスポットが図5の光ディスク36上の情報トラックを横断するときの様は子を図15に示す。図15にて、図15gは情報トラック機断時のppTE信号であり、図15bは情報トラック機断時のPE信号である。

【0111】図15aに示すように、ppTE信号は光ビームのビームスポットが光ディスク36の情報トラック上に位置したときは、基準電圧VREFを示し、情報トラックからずれるほど基準電圧VREFとの差が大きくなる。

【0112】一方溝横断の影響が大きいFE信号は図1 5 bに示すように、携横断の影響がppTE信号の変化 20 に同期している。そこで、FE信号の環接断の影響を除 去する手段としてFE信号からppTE信号を所定の増 枢率にて増幅した信号を差し引くことによって、積接断 の影響を削減することが可能である。

【0113】以下その処理について詳細に説明する。

【0114】図6の第2の差動増幅器21にて生成されたFE信号と第1の差動増幅器20にて生成されたFFTE信号は、それぞれDSF35内の第1のA/D変換器24、第3のA/D変換器41でデジタル信号に変換される。

【0115】これらのデジタル信号に変換されたFE信号(図15a)とppTE信号(図15a)は、薄板断量演算部44の入力信号として取込まれ、漆板断量演算部44は、FE信号振幅がppTE振幅の何倍であるかを演算し、演算結果を第2のゲイン調整部43の設定値として出力する。第2ゲイン調整部43はこの設定値に基づきデジタル化されたppTE信号の増幅を行う。

【0116】例えば、第1のA/D変換器24の出力であるFE信号の振幅が4、第3のA/D変換器41の出力であるFE信号の振幅が4、第3のA/D変換器41の出力であるppTE信号の振幅が10の場合、溝横断量演算部44の演算結果は4/10=0.4となって、この値が第2のゲイン調整部43の出力信号の振幅に10(ppTE)×0.4=4となってFE信号の振幅に一致する。

【0117】この機模断量旗算部44で演算された増幅 率に基づき、第2のゲイン調整器43はデジタル化され たppTE信号の増幅を行う。

【0118】ppTE信号は、第2のゲイン調整器43 にて、第1のA/D変換器24の出力信号であるデジタ ル化されたFE信号に含まれる搾検断の影響量とほぼ同 50 じ信号に変換されたので、フォーカス演算部42は、デジタル化されたFE信号から、増幅されたppTE信号を減算処理することにて、薄横断の影響成分が少ないフォーカスエラー信号FE2 (図15c)を生成する。

【0119】DSP35は、FE信号に基づきフォーカス制御を行うのではなく、FE2信号に基づき制御を行う。

【0120】第1のゲイン調整部28にてFE2信号接幅の増幅を行い、位相補償部29、D/A変換器30を経由してフォーカス駆動回路32に送ることにより、フォーカスアクチュエータ10を、光ピームのピームスポットのピントを光ディスク36の情報面に合わすように対物レンズ1を光ディスク36に対し実質的に垂直方向に動かされることによりフォーカス制御は行われている。

【0121】このとき、FE2信号にはほとんど機模断の影響が含まれていないため、第1のゲイン調整部28より出力されるゲイン調整後のFE2信号は充分小さく、フォーカスアクチュエータ10に過大な電流が流れることは無く、フォーカスアクチュエータ10の損傷を防ぐことができる。

【0122】以上の動作により、実際の構機断の影響に 伴いFE信号から構横断の影響を除去するので、光ピッ クアップモジュール4の工程だらつき、光ディスク38 のばらつきでFE信号に含まれる環機断の影響が大きい 場合においてもフォーカスアクチュエータ10に過大な 電流が流れずフォーカスアクチュエータ10の損傷を防 ぐ一方、安定したフォーカス関却が可飽となる。また、 ディスクモータ34の回転数には無関係なため、ディス クモータ側御部31は構模断の影響が大きい状態であって も通常の回転数でディスクモータ34の側御を行えば よいので、高倍速再生に有利となるとともに、速度を一 定に保つと言う点では省電力の観点で有利となるすぐれ た光ディスク装置を提供することができる。

【0123】(実施の形態7)図6は、本発明の実施の 形態7である光ディスク装置のフォーカス制御の構成を 示すプロック図である。従来の技術および実施の形態6 と同様の部材、部分は同じ番号を付し、説明を省略す る。

40 【0124】Sは光ピックアップモジュール4内部の第 1の受光部で、光ディスク36上に照射された光ピーム の反射光を再び対物レンズ1を介し受光し、電気回路で 処理を行うために受光した光ピームの量に応じた電流を 発生させる光検出器で出来ており、所定の光ディスク8 6に対応している。45は光ピックアップモジュール4 内部の第2の受光部で、光ディスク86上に照射された 光ピームの反射光を再び対物レンズ1を介し受光し、電 気回路で処理を行うために受光した光ピームの量に応じ た電流を発生させる光検出器で出来ており、光ディスク 36の中で第1の受光部8で対応していない光ディスク

特別2001-84605

25

36に対応している。40はマイクロコンピュータで、 装着する光ディスク36に応じて光ピックアップモジュ ール4内部の第1の受光部3を使用するか、第2の受光 部45を使用するか選択する。46は第2のフォーカス 抜算部で、第1のA/D変換器24の出力信号であるデ ジタル化されたFE借身から第2のゲイン調整部43の 出力信号であるゲイン開整されたppTE信号を減算も しくは加算することで、構構断の影響が少ないフォーカ スエラー信号FE2を作る。なお、加算と被算の選択は マイクロコンピュータ40が第1の受光部3を選択した 10 か、第2の受光部45を選択したかで決定され、FE信 号とppTE信号の極性が同極性である受光部のときは 減算処理、異なる極性の受光部のときは加算処理が選択 される。

【0125】以上のように構成された本発明の実施の形 態?である光ディスク装置について、以下そのフォーカ ス制御動作について図6、図15を用いて説明する。

【0126】フォーカス制御を行い、トラッキング制御 を行っていないとき、図6の光ピックアップモジュール 4が図6の光ディスク36上の情報トラックを機断する 20 ときの様子を図15に示す。図16にて、図15a、図 15 b はそれぞれ図6の第1の受光部を選択した場合の 情報トラック横断時のppTE信号、情報トラック横断 時のFE信号であり、図15d、図15eはそれぞれ図 6の第2の受光部を選択した場合の情報トラック機断時 のppTE信号、情報トラック機断時のFE信号であ

【0127】図15a、図15dに示すように、ppT E信号は図6の光ピックアップモジュール4が光ディス ク36の情報トラック上に位置したときは、基準電圧V as REFを示し、情報トラックからずれるほど基準電圧V REFとの差が大きくなる。

【0128】一方、FE信号への構構断の影響量が大き い場合は図15b、図15eに示すように、FE信号に 現れる溝横断の影響がppTE信号の変化に同期してい る。そこで、FE信号の構構断の影響を除去する手段と してFE信号からppTE信号を所定の増幅率にて増幅 した信号を登し引く、もしくは加算することによって、 構模断の影響を削減することが可能である。

【0129】以下その処理について詳細に説明する。

【0130】図6の第2の差動境幅器21にて生成され たFE信号と第1の差動増幅器20にて生成されたpp TE信号は、それぞれDSP35内の第1のA/D変換 器24、第3のA/D変換器41でデジタル信号に変換

【0131】これらのデジタル信号に変換されたFE信 身(図15b、図15e)とppTE信号(図15a、 図15 d) は、溝横断量演算部44の入力信号として取 込まれ、溝横断量演算部44は、FE信号振幅がppT

ン調整部43の設定値として出力する。第2ゲイン翻整 部43はこの設定値に基づきデジタル化されたppTE 信号の増幅を行う。

【0132】例えば、第1のA/D変換器24の出力で

あるFE信号の振幅が4、第3のA/D変換器41の出 力であるppTE信号の振幅が10の場合、構模断量液 算部44の演算結果は4/10=0.4となって、この 値が第2のゲイン調整部43の増幅率となる。故に第2 のゲイン調整部43の出力信号の振幅は10(ppT E) ×O. 4=4となってFE信号の振幅に一致する。 【0133】ppTE信号は、第2のゲイン調整器43 にて、第3のA/D変換器41の出力信号であるデジタ ル化されたFE信号に含まれる構樹断の影響量とほぼ同 じ信号に変換されたので、第2のフォーカス演算部46 は、マイクロコンピュータ40が選択した受光部に合わ せ、デジタル化されたFE信号と、増幅されたppTE 信号が、同極性になる受光郷の場合は、FE信号から増 幅されたppTE信号を減算処理し(図15c)、異な る極性の受光部の場合は、FE信号に増幅されたppT E信号を加算処理する(図16f)ことで、準横断の影 響成分が少ないフォーカスエラー信号FE2(図15

【0134】DSP35は、FE信号に基づきフォーカ ス制御を行うのではなく、FE2信号に基づき制御を行

c、図15f) を生成する。

【0136】第1のゲイン調整部28にてFE2信号版 幅の増幅を行い、位相補償部29、D/A変換器30を 経由してフォーカス駆動回路32に送ることにより、フ オーカスアクチュエータ10を、光ピームのビームスポ ットのピントを光ディスク36の情報面に合わすように 対物レンズ1を光ディスク36に対し実質的に垂直方向 に動かされることによりフォーカス制御は行われてい **۵.**

【0136】このとき、FE2信号にはほとんど溝横断 の影響が含まれていないため、第1のゲイン調整部28 より出力されるゲイン調整後のFE2信号は充分小さ く、フォーカスアクチュエータ10に過大な電流が流れ ることは無く、フォーカスアクチュエータ10の損傷を 防ぐことができる。

【0187】以上の動作により、実際の溝横断の影響に 伴いFE信号から溝横斯の影響を除去するので、光ピッ クアップモジュール4の工程ばらつき、光ディスク36 のばらつきでFE信号に含まれる構横断の影響が大きい 場合、2つ以上の受光部を備え、それぞれの受光部から 生成されるppTE信号の極性が反対である場合におい てもフォーカスアクチュエータ10に過大な電流が流れ **ずフォーカスアクチュエーク10の損傷を防ぐ一方、安** 定したフォーカス制御が可能となる。また、ディスクモ ータ34の回転数には無関係なため、ディスクモータ制 E振幅の何倍であるかを演算し、演算結果を第2のゲイ 50 御部31は滯横断の影響が大きい状態であっても通常の

特開2001-84605

27

回転数でディスクモータ34の制御を行えばよいので、 高倍速再生に有利となるとともに、速度を一定に保つと 言う点では省電力の観点で有利となるすぐれた光ディス ク装置を提供することができる。

【0138】(実施の形態8)本発明の実施の形態8である光ディスク装置に装着する光ディスクは図9に示すRAM領域を持つ光ディスク86bであり、図9(b)に示すようにユーザデータエリア109とアドレスエリア110から構成されており、ユーザデータエリアにおいては、相変化膜の結晶状態の違いにより信号が記録されているが、アドレスエリア110ではビット101により信号が記録されているという構成になっており、光ビームのビームスポットがアドレスエリア110上に位置したときにフォーカスエラー信号であるFE信号に大きな外乱成分(薄機断の影響)が含まれることがありフォーカス制御を不安定にする原因となっている。

【0139】図7は、本発明の実施の形態8である光ディスク装置のフォーカス制御の構成を示すプロック図である。従来の技術および実施の形態1、2と同様の部材、部分は同じ番号を付し、説明を省略する。

【0140】37は第5の加算器で第1~第4のI/V 変換器出力の総和であり、図10に示す光検出器で検出された全受光量を示す信号ASを出力する。38は第4のA/D変換器でアナログ信号である光検出器で検出された全受光量信号ASをDSP35内部にて液算処理が可能なデジタル信号に変換する。39はアドレス外乱検出部でトラッキング制御時に光ビームのビームスポットが光ディスク36bのアドレスエリア110上を通過したときのFE信号に含まれる機横断の影響量が大きいかを所定値と比較することにより判断する。

【0141】なお、FE信号に外乱成分が発生するアドレスエリア110上に光ビームのビームスポットが位置しているか否かはAS信号の大きさから検出する。

【0142】40はマイクロコンピュータで、アドレス 外乱検出部39の検出結果に基づき、第1のゲイン調整 部28の増幅率と、ディスクモータ制御部の目標ディス クモータ回転数設定を設定する。

【0143】以上のように構成された本発明の実施の形態8である光ディスク装置について、以下そのフォーカス制御動作について図7、図9、図16を用いて説明する。

【0144】図9(b)に示すように、一般的に記録可能な光ディスク(例えば、PDやDVD-RAM)に用いられている、アドレスエリア110のピット101が 隣接する情報トラック(ランドトラック106、グループトラック107)をまたいで存在する構造(図9

(b)) の光ディスク36bを再生する場合、アドレス エリア110上を光ビームのピームスポットが通過する ときにフォーカスエラー信号に構横所の影響が発生する 場合がある。 裸横断の影響が大きい場合はフォーカス制 50 御が不安定になるのでこのような状態のときに有効な実 施形態である。

【0145】トラッキング制御を行っているとを、光ビームのビームスポットが図7の光ディスク36上のアドレスエリア110上を通過するときの様子を図16に示す。図16にて、図16 a は記録可能なディスク再生時のFE信号であり、図16 b はAS信号である。

【0146】図16 a はアドレスエリア110 (図9 (b)) 通過時のFE信号であり、標模断の影響を大きく受けている。

【0147】この時、図18に示すように光ピックアップモジュール4内部の第1の受光部3にて検出された全光量を加算した信号AS信号は小さくなっているので、このAS信号が所定量を下回るのを検出することで、FE信号が構横断の影響を大きく受けるアドレスエリア110を検出することが可能となる。

【0148】以下その処理について詳細に説明する。

【0149】トラッキング制御を行っているとき、第5の加算器37は、第1の加算器16、田ああ居2の加算器17の出力信号の加算を行うことにより、図10中に示すような光検出器の分割受光部のすべての和信号すなわち光ピックアップモジュール4内部の第1の受光部3の光検出器が検出したディスク36からの全反射光量を加算した信号、AS信号を生成する。

【0150】このAS信号は、DSP35で演算が可能 であるように第4のA/D変換器38でデジタル信号に 変換後、アドレス外乱検出部39に出力される。

【0151】アドレス外乱検出部39は、第1のA/D 変換器24、第4のA/D変換器38によりそれぞれデジタル化されたFE信号、AS信号を取込み、図16に示すようにFE信号が所定値である溝横断検出レベルを超え、かつ、AS信号が所定値であるアドレス検出レベルを下回った場合に、アドレスエリアでのFE信号に含まれる溝横断の影響量が大きいと判断し、マイクロコンビュータ40に結果を出力する。

【0152】マイクロコンピュータ40は、トラッキング制御状態において、アドレス外乱検出部39からアドレスエリアでのFE信号に含まれる薄積断の影響量が大きいという結果を受け取ると、第1のゲイン調整部28の増幅率を通常状態から所定の増幅率に減少させ、ディスクモータ制御部31のディスクモータ目標回転数を通常状態より小さい所定値に設定する。

【0153】ここで、アドレス外乱検出部39の検出結果が、アドレスエリアでのFE信号に含まれる構模断の影響量が小さいと判断されたときは第1のゲイン網整部28、ディスクモータ制御部31は、それぞれ現状の増幅率、ディスクモータの目標回転数を維持する。

【0154】以上の動作により、通常時は従来の技術と 同様の動作でフォーカス制御が行われるが、アドレスエ リアにおけるFE信号に含まれる機械断量の影響量がア 28

ドレス外乱検出部39にて規定値以上と判断された場 合、フォーカスエラー信号FEは第1のゲイン開整部2 8にて通常より低い増幅率でゲイン調整されたのち、位 相補償部29にて位相補償の処理を施しD/A変換器3 0 にてアナログの駆動信号を生成する。このアナログ駆 動信号に基づきフォーカス駆動回路 3 2 から駆動電圧が フォーカスアクチュエータ10に加えられるが、第1の ゲイン調整部28にて通常より低い増幅率で調整されて いる結果、フォーカスアクチュエータ10に過大な電流 が流れずフォーカスアクチュエータ10の損傷を防ぐー 10 方、安定したフォーカス制御が可能となる。

【0155】しかし、フォーカスアクチュエータ10に 流れる過大電流を低減するために第1のゲイン調整部2 8の増幅率を減少するだけでは、フォーカス制御による 制御残差が通常の増幅率と比較して増大するためフォー カス制御の安定性が低下する。そこで第1のゲイン調整 部28の増幅率を減少する場合は、同時にマイクロコン ピュータ40がディスクモータ制御部31にも回転速度 低下指令を出力し、ディスクモータ制御部31、ディス クモータ駆動回路33の出力信号を低下させることで、 ディスクモータ34による光ディスク36の回転速度が 下がり、光ディスク38の面ぶれに対するフォーカス制 御残差の増大を抑えることができ、安定なフォーカス制 御を行うことが可能となるすぐれた光ディスク装置を提 供することができる。

[0156]

【発明の効果】以上説明したように本発明を用いれば、 構横断の影響が大きい光ピックアップとディスクの組合 せにおいても構横断の影響に基づく過大な電流でのフォ -カスアクチュエータ焼損を防止し、禕横断の影響によ 20 11 移送台 る外乱の影響が小さくなることでフォーカス制御の安定 性を向上することができる。これによって光ピックアッ プの精度のばらつきや、種々のディスクに対応した情報 性の高い光ディスク装置を提供することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態1、2である光ディスク装 置の構成を示す図

【図2】本発明の実施の形態3である光ディスク装置の 構成を示す図

【図3】本発明の実施の形態4である光ディスク装置の 49 構成を示す図

【図4】本発明の実施の形態5である光ディスク装置の 構成を示す図

【図 5 】本発明の実施の形態 6 である光ディスク装置の 構成を示す図

【図 6】 本発明の実施の形態 7 である光ディスク装置の 構成を示す図

【図7】本発明の実施の形態8である光ディスク装置の

【図8】本発明で用いるROMディスクの模式図(斜視 50 82 フォーカス駆動回路

図及び断面図)

【図9】本発明で用いるRAMディスクの核式図

【図10】本発明で用いる光検出器の受光部の分割を示

30

【図11】本発明の実施の形態1で構横断の影響を受け た場合のPE信号を説明するための図

【図12】本発明の実施の形態2でトラッキング制御を 行っているときのFE信号に対する構機断の影響を説明 するための図

【図13】本発明の実施の形態3で構横断の影響を受け た場合のFE信号を説明するための図

【図14】本発明の実施の形態4で構模断の影響を受け た場合のFE信号を説明するための図

【図16】本発明の実施の形態5、8、1でプッシュプ ルのトラッキングエラー信号、フォーカスエラー信号 と、新たに作成される流横断の影響がないFE信号を説 明するための図

【図16】本発明の実施の形態8でトラッキング制御を 行っているときの光ビームが記録可能な光ディスク上の 情報トラックを横断するときのFE信号とAS信号の関 係を説明するための図

【図17】従来の光ディスク装置のフォーカス制御の構 成を示す図

【符号の説明】

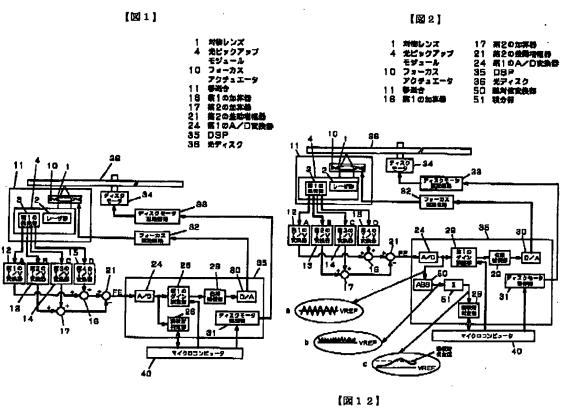
- 1 対物レンズ
- 2 レーザ部
- 3 第1の受光部
- 4 光ピックアップモジュール
- 10 フォーカスアクチュエータ
- - 12 第1の1/V変換器
 - 13 第2のI/V変換器
 - 14 第3の1/V変換器
 - 15 第4のI/V変換器
 - 16 第1の加算器
 - 17 第2の加質器
 - 18 第3の加算器
 - 19 第4の加算器
 - 20 第1の差動増幅器
 - 21 第2の差動増幅器
 - 22 フォーカス演算器
- ・23 ゲイン調整器
 - 24 第1のA/D変換器
 - 25 第2のA/D変換器
 - 26 構横断判定部
 - 28 第1のゲイン調整部
 - 29 位相補償部
 - 30 D/A変換器
 - 31 ディスクモータ制御部

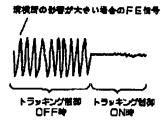
(17)

特開2001-84605

31

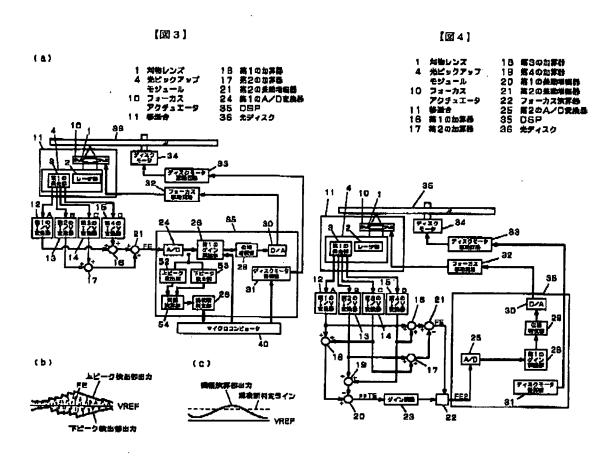
33 ディスクモータ駆動回路 50 絶対値変換部 34 ディスクモータ 5 1 積分部 95 DSP 52 上ピーク検出部 38 光ディスク 53 下ピーク検出部 37 第5の加算器 5 4 擬幅演算部 38 第4のA/D変換器 100 基材 3.9 アドレス外乱検出部 101 ピット 40 マイクロコンピュータ 102 反射膜 41 第3のA/D変換器 103 保護膜 42 フォーカス演算部 104 情報トラック 43 第2のゲイン調整部 105 ROM領域 4.4 構模断量演算部 106 ランドトラック 45 第2の受光部 107 グループトラック 46 第2のフォーカス演算部 108 情報トラック

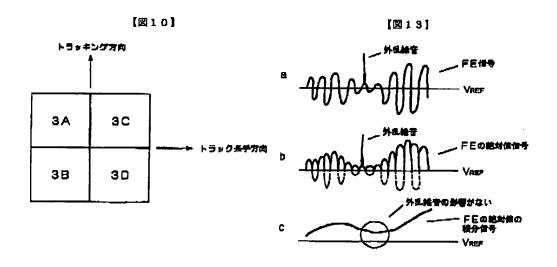




(18)

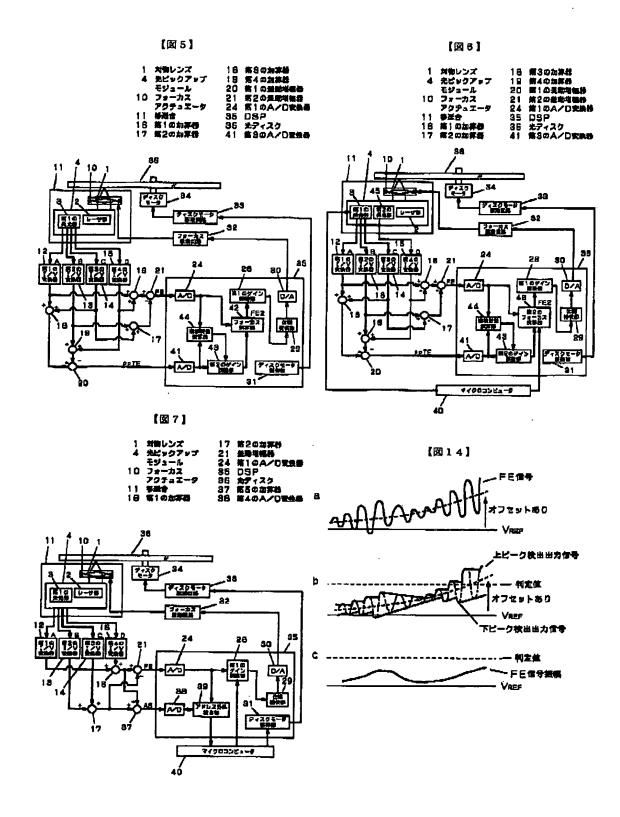
特開2001-84605





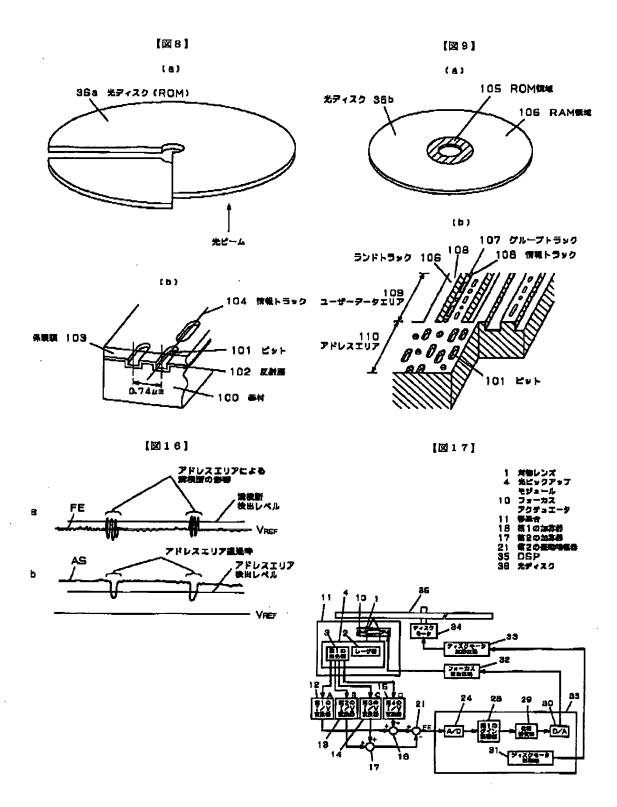
(19)

特開2001-84605



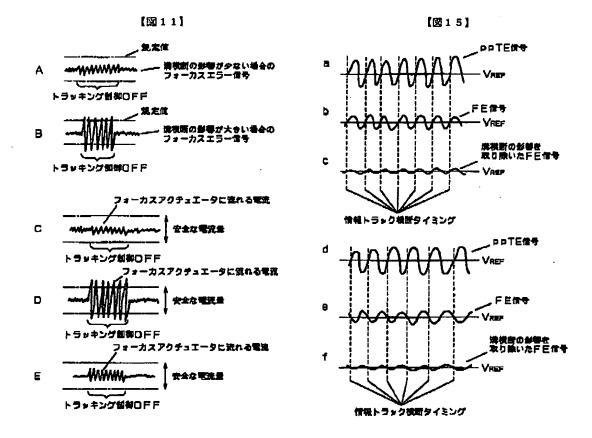
(20)

特第2001-84605



(21)

特開2001-84605



フロントページの続き

(72)発明者 石橋 広通 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

(72) 発明者 被逸 克也 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 Fターム(参考) 5D118 AA24 AA28 BA01 BB02 CA02 CD02 CD03